



A-1 电流密度

1、电流强度:

电荷的定向移动形成电流,方向为正电荷运动的方向。

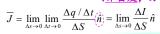
• <u>电流强度</u>: 单位时间流过给定截面的电荷的多少, 即电流的大小。



- $I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$ 单位: 安培 (A)
- > 电流强度并不能描述电流在电流场中的分布情况。

2、电流密度:

▶ <u>申流密度</u>: 单位时间内通过垂直于该点电流方向单位面积的电量 (体密度,方向为电流方向)



✓ 单位:安/米² (A/m²)

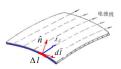
√ 体电流密度实际上是"面密度"



ightharpoonup 电流<u>强度</u>是电流<u>密度</u>的通量: $I = \iint_{\overline{J}} \overline{J} \cdot d\overline{S}$







•面电流密度:单位时间通过曲面上垂直于该点电流方向单位长度的电量

$$\overline{J_s} = \lim_{\Delta l \to 0} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q / \Delta t}{\Delta l} \hat{e}_t$$
$$= \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta I}{\Delta l} \hat{e}_t$$

电流在很薄的一层曲面上, 方向为该点 正电荷运动的方向

单位:安培/米

注意: 面电流密度实际上是"线密度"。

▶通过长L的薄面的电流强度为:

$$I = \int_{L} \overline{J}_{s} \cdot (\hat{n} \times d\vec{l})$$

•线电流密度: 电流在很细的导线中流动,可将电流看成是线分布, 线电流密度 J_i 就是电流强度 I_i ,方向为该点正电荷流动的方向 \hat{l}



$$\overline{J}_{\cdot} = I\hat{I}$$

线电流仅在一条曲线上存在,无法再定义密度,但有时根据需要,将线电流表示为体电流密度或面电流密度(借助于 δ函数)。



▶ <u>电流管(很细的导线)电流密度与电荷平均速度ν的关系</u>:

dt 时间内流过 $\triangle S$ 面的电量及电流分别为:

$$dq = \rho \Delta S \Delta l = \rho \Delta S \cdot v dt$$

$$I = \frac{dq}{dt} = \rho \Delta S v$$

$$\overline{J} = \rho \overline{v}$$



▶若通过△S 有若干不同类型 (用下标 i 表征) 的运动电荷:

$$\overline{J} = \sum_{i} \rho_{i} \overline{v_{i}}$$

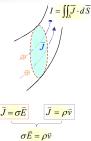


欧姆定律微分式: 在不包含外源的各向同性导电体中有电 流存在时,导体中任一点处电流密度与电场强度成正比。



 σ --媒质的电导率,单位: 西门子/米 (S/m)

- ho **\sigma描述媒质的导电特性,其值愈大导电能力愈强**; (理想电介质 $\sigma=0$, J=0)
- ightharpoonup 理想导体的电导率趋于无穷大,E
 ightharpoonup 0仍可维持恒定电流 (超导体并非理想导体, 迈斯纳效应)





- ✓ 与载流子密度有关 ✓ 与有没有电流无关
- --导电媒质本构方程

- □ 恒定电流场与恒定电场相互依存;
- □ 恒定电流场中,运动电荷的空间分布不随时间变化 => <u>电荷驻立</u>;
- □ 驻立电荷产生的电场也不随时间改变。

电路的欧姆定理:

$$\overline{J} = \sigma \overline{E}$$

$$I = \iint_{S} \overline{J} \cdot d\overline{S} = JS = \sigma ES$$

$$E = \frac{I}{\sigma S} \longrightarrow U = El = \frac{I}{\sigma S} \cdot l = \underline{I} \cdot \frac{l}{\sigma S} \equiv IR$$

$$R = \frac{l}{\sigma S} \text{ 体电阻公式}$$

$$\overline{J} = \sigma \overline{E}$$
 $U = IR$

- >欧姆定理一般仅适用于电流分布均匀的情况, 欧姆定律微分形 式是微小体积元上的欧姆定理。
- > 可以将欧姆定理看成是欧姆定律微分形式在恒定电流场中电流 均匀分布这种特殊情况下的"近似"。



推论: 若电流场中相邻两等位面之间的距离处处相等(σ均匀),则:

$$R = \frac{1}{\sigma} \int_{I}^{I} \frac{dI}{S}$$
 (1 为沿电流方向, S 为垂直于电流方向的等位面的面积)

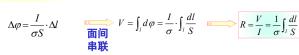
证明: 利用"小直"导体的结论

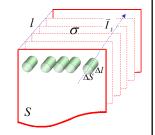
=→面上分块,面间分层 (层间电压A_Φ)

$$\Delta \varphi = E \Delta l = \frac{I_J}{\sigma \Delta S} \cdot \Delta l$$

$$I_{J} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta I} \frac{\sigma \Delta S}{\Delta I}$$

$$I = \int_{S} I_{J} dS = \frac{\Delta \varphi}{\Delta I} \frac{\sigma S}{\Delta I}$$





$$R = \frac{V}{I} = \frac{1}{\sigma} \int_{I} \frac{dI}{S}$$





 $\sigma \vec{E} = \rho \vec{v}$

□ 恒定电流场的源—非静电起源的外力:

- $\bar{a} = \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{\sigma}{\rho} \frac{d\bar{E}}{dt}$
- ◆ 在电场力的驱动下,导电介质中自由运动电荷做宏观运动。运动中,运动 电荷和微观结构中的原子 (或分子) 发生碰撞, 把电场赋予的动能全部转 化为热能, 唯此才能保持电流恒定。否则, 运动电荷在电场的作用下会不 断被加速, 恒定电流不可能!
- ◆ 恒定电流场由于电荷分布和场都不随时间变化,因此总能量恒定。但电场 需不断地对运动电荷做功,运动电荷将动能转化为热能 (焦耳热), 仅靠 电场力(或电场能量)是不可能的。故必须有非静电力(或非静电场能量) 作为维持恒定电流场的源!



极板通过电源内部移到正极板时, 非 静电外力所作的功:





□ 媒质的损耗--焦耳定律:

电荷在电场中运动时, 电场力会对运动电荷做功:

对导电媒质体积 dV 中某一类 $(i\overset{*}{\underset{\sim}{\sim}})$ 运动电荷(电荷密度 ρ_i 、运动速度 ν_i), 电场所做的功为:

$$dW_i = (\rho_{vi}dV)\vec{E}\cdot d\vec{l}_i = (\rho_{vi}dV)\vec{E}\cdot \vec{v}_i dt$$

对所有类的运 动电荷做功:

$$dW = \sum_{i} dW_{i} = \vec{E} \cdot \sum_{i} \rho_{vi} \vec{v}_{i} dt dV = \vec{E} \cdot \vec{J} dt dV$$

<u>功率</u>: 电场单位时间所做的功

$$dP = \frac{dW}{dt} = \vec{E} \cdot \vec{J}dV$$

<u>功率密度</u>:单位时间内对单位体积运动电荷做的功

$$p = \frac{dP}{dV} = \bar{E} \cdot \bar{J}$$
 ---焦耳定律

 $P = \int_{V} p dV = \int_{V} \vec{E} \cdot \vec{J} dV$ ---积分形式焦耳定律



□ 焦耳热:

在导电媒质 (σ) 中, 欧姆定律:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

电场 E 对运动电荷所做的功:

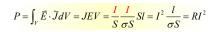
$$p = \vec{E} \cdot \vec{J} = \sigma |\vec{E}|^2$$

$$P = \left[\vec{E} \cdot \vec{J} dV = \int_{V} \sigma |E|^2 dV \right]$$

恒流: 电荷不被加速,亦不减速, 能量损耗—"<mark>焦耳热"</mark>, 故需外源维持恒流。

◆ 对长为1、<u>端加电压U</u>的直导体:

$$P = \int_{V} \vec{E} \cdot \tilde{J} dV = JEV = \sigma E^{2} S l = \sigma \left(\frac{U}{l}\right)^{2} S l = \frac{U^{2}}{l/(\sigma S)} = \frac{U^{2}}{R}$$





A-2 恒定电流场的方程

1、电流连续性方程:

电荷守恒定律: 在单位时间从任意闭合曲面流出的电量等于 此闭和曲面包围体积中电荷的减少率。

$$\iint_{S} \overline{J} \cdot d\overline{S} = -\frac{\partial q}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{V} \rho dV$$

$$\vdots \quad \oiint_{S} \overline{J} \cdot d\overline{S} = \iiint_{V} \nabla \cdot \overline{J} dV$$



$$\therefore \iiint_{V} (\nabla \cdot \overrightarrow{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t}) dV = 0 \text{ } \nabla \cdot \overrightarrow{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

----电流连续性方程



对于恒定电流场, 驻立电荷的空间分布不随时间变化, 即:

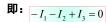
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$
电流连续性方程
$$\oint_{S} \overline{J} \cdot d\overline{S} = 0$$

<u>基尔霍夫电流定律</u>:

设电路中一节点为a,在它周围作一个小的闭合曲面:

$$\iint_{S} \overline{J} \cdot d\overline{S} = 0$$

$$\iint_{S_1} \overline{J}_1 \cdot d\overline{S}_1 + \iint_{S_2} \overline{J}_2 \cdot d\overline{S}_2 + \iint_{S_3} \overline{J}_3 \cdot d\overline{S}_3 = 0$$



 $ar{J}_2$

15



2、旋度源:

驻立电荷产生的恒定电场与静电场性质相同 $\mathbf{p}: \nabla \times \overline{E} = 0$

恒定电流场在电源区域以外的方程为:

$$\oint_{l} \overline{E} \cdot d\overline{l} = 0$$

$$\oint \int_{S} \overline{J} \cdot d\overline{S} = 0$$

$$\nabla \times \overline{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \overline{J} = 0$$

 $\overline{J} = \sigma \overline{E}$ —也称为导电介质的 $\overline{\Delta}$

 $\overline{E} = -\nabla \phi$

- ↑ 恒定电流场中: 只有理想导体是等位体,其内部电场为零,电荷密度为零,外表面切向分量为零,外表面电场垂直于导体表面。一般导体,未必如此,如:其内部电场可不为零。
 - ◆ <u>静电场中</u>: 只要是导体,不论其电导率大小,是否均匀,静电平 衡后都有: 等电位、内部零电场、



3、驻立电荷密度:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \cdot \overline{J} = \nabla \cdot (\sigma \overline{E}) = \sigma \nabla \cdot \overline{E} + \overline{E} \cdot \nabla \sigma$$

更一般的情况:

$$\rho = \nabla \cdot \vec{D} = \nabla \cdot (\varepsilon \vec{E}) = \varepsilon \nabla \cdot \vec{E} + \vec{E} \cdot \nabla \varepsilon)$$

$$\therefore \rho = \overline{E} \cdot (-\frac{\varepsilon \nabla \sigma}{\sigma} + \nabla \varepsilon) = \frac{\overline{J}}{\sigma} \cdot (-\frac{\varepsilon \nabla \sigma}{\sigma} + \nabla \varepsilon) = \overline{J} \cdot \nabla (\frac{\varepsilon}{\sigma}) \quad \mathbf{-e 荷 \underline{c u f f A u f f A u f b b b}}$$
 駐立

- ✓ 在导电媒质均匀的区域: $\nabla \varepsilon = 0$, $\nabla \sigma = 0$ ==→ $\underline{\mathbf{u}}$ 立 电 荷体密度 为 $\underline{\mathbf{0}}$
- ✓ 对于均匀导体,驻立电荷只分布在导线表面上 ∵∇σ≠0

17



□ 电荷驻立于导体表面,这种状态的建立是需要一定时间的:

$$\nabla \cdot \overline{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \cdot \overline{J} = \sigma \nabla \cdot \overline{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \nabla \cdot \overline{D} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho$$

$$\nabla \cdot \overline{J} = \sigma \nabla \cdot \overline{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \nabla \cdot \overline{D} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho$$

解方程得:
$$\rho = \rho_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- ▶ <u>驰豫时间</u>决定了导体内驻立电荷体密度随 时间延续而衰减的快慢。
- > 良导体驰豫时间小。



■ 恒定电流场方程(在电源区域以外):

驻立电荷(不随时间变化)密度:

$$\rho = \overline{E} \cdot \left(-\frac{\varepsilon \nabla \sigma}{\sigma} + \nabla \varepsilon \right) = \frac{\overline{J}}{\sigma} \cdot \left(-\frac{\varepsilon \nabla \sigma}{\sigma} + \nabla \varepsilon \right) = \overline{J} \cdot \nabla \left(\frac{\varepsilon}{\sigma} \right)$$

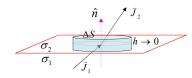
- > 对于均匀导体,驻立电荷只分布在导线表面上; ∇σ≠0
- ightharpoonup 恒流状态的建立是需要一定时间的: $\tau = \varepsilon/\sigma$ 验豫时间
- □ 恒流状态的维持需要非静电力的外源: --电源电动势
- **口** 电荷在导电媒质中有焦耳热损耗: $p = \bar{E} \cdot \bar{J} = \sigma |\bar{E}|^2$

19



A-3 恒定电流场的边界条件

1、<u>电流场的边界条件</u>:



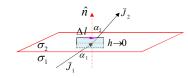
早条件:

$$\overline{J}_{2} \Rightarrow \iint_{\Delta S_{2}} \overline{J}_{2} \cdot \hat{n} dS - \iint_{\Delta S_{1}} \overline{J}_{1} \cdot \hat{n} dS = 0$$

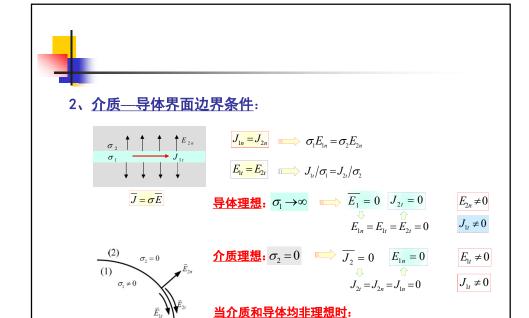
$$\Rightarrow J_{2n} \Delta S - J_{1n} \Delta S = 0$$

$$\overline{J}_{1n} = J_{2n} \Rightarrow \sigma_{1} E_{1n} = \sigma_{2} E_{2n}$$

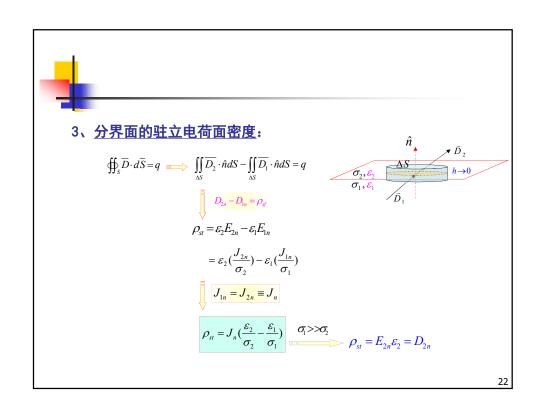
$$\sigma_{1} \frac{\partial \varphi_{1}}{\partial r_{1}} = \sigma_{2} \frac{\partial \varphi_{2}}{\partial r_{2}}$$



 $E_{1t} = E_{2t}$ $\frac{J_{1t}}{\sigma_1} = \frac{J_{2t}}{\sigma_2}$



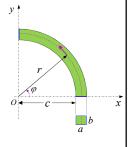
 $E_{1t} = E_{2t} \neq 0$ $J_{2n} = J_{1n} \neq 0$





- 4、 电阻: ____两个等位面间的电压1/1电流1
 - 例:将一段截面尺寸为 $a \times b$,电导率为 σ 的矩形金属条加工成如图所示的圆弧形,计算两端面间的电阻。
 - 解: 设导体两端面电压为V, 电流线为弧线且密度为常数。

$$\begin{split} E_{\varphi} \cdot \frac{\pi r}{2} &= V \\ J_{\varphi} &= \sigma E_{\varphi} = \frac{2\sigma V}{\pi r} \\ I &= \iint_{S} \overline{J} \cdot d\overline{S} = \int_{c}^{a+c} \overline{J} \cdot (\hat{\phi}bdr) = \frac{2\sigma bV}{\pi} \ln \frac{a+c}{c} \\ R &= \frac{V}{I} = \frac{\pi}{2\sigma b \ln \frac{c+a}{c}} \end{split}$$



 $c \gg a$: $\ln(1+a/c) \approx a/c$ $R \approx \frac{\pi}{2\sigma b \cdot a/c} = \frac{\pi c}{2\sigma ba} = \frac{L}{\sigma S}$

23



- 例: 已知平行板电容器,面积为S,内填两种非理想介质,介质厚度、介电常数和电导率分别如图所示。计算等效电容和等效电阻(忽略边沿效应)。
- 解:

$$E_{1}d_{1} + E_{2}d_{2} = V$$

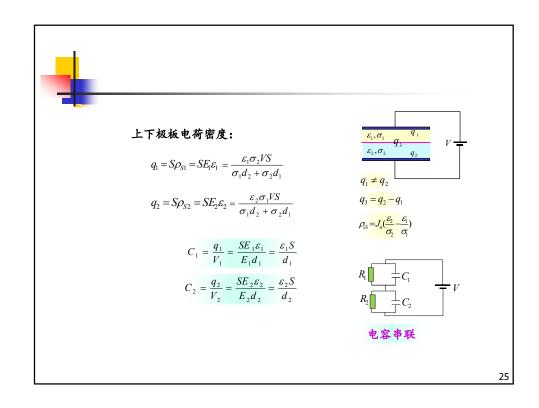
$$E_{1}\sigma_{1} = E_{2}\sigma_{2}$$

$$E_{1} = \frac{\sigma_{2}V}{\sigma_{1}d_{2} + \sigma_{2}d_{1}} \qquad E_{2} = \frac{\sigma_{1}V}{\sigma_{1}d_{2} + \sigma_{2}d_{1}}$$

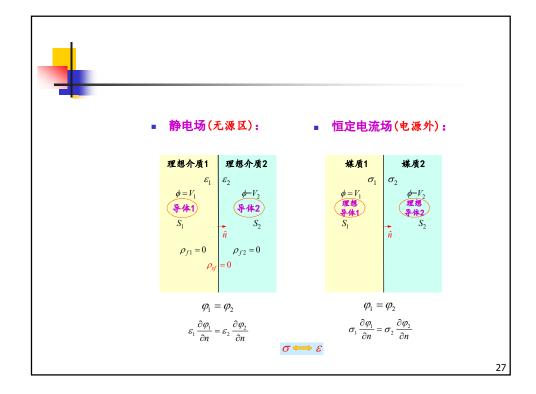
$$V = \frac{\sigma_{2}V}{\sigma_{1}d_{2} + \sigma_{2}d_{1}} \qquad V = \frac{\sigma_{1}V}{\sigma_{1}d_{2} + \sigma_{2}d_{1}}$$

$$J_1 = E_1 \sigma_1 = \frac{\sigma_2 \sigma_1 V}{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1} = J_2$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{V}{JS} = \frac{\sigma_1 d_2 + \sigma_2 d_1}{\sigma_1 \sigma_2 S} = \frac{d_2}{\sigma_2 S} + \frac{d_1}{\sigma_1 S} = R_2 + R_1$$









2、静电比拟法

导体中的电流场和介质中的静电场具有完全相同的分布特性。

工程中,电流场的测量比静电场容易,常用导体中的电流场来研究相应的静电场问题。

在几何结构和边界条件相同的条件下,媒质的电导和电容间的对应关系:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\iint_{S} \overline{D} \cdot d\overline{S}}{\int_{A}^{B} \overline{E} \cdot d\overline{l}} = \frac{\varepsilon \iint_{S} \overline{E} \cdot d\overline{S}}{\int_{A}^{B} \overline{E} \cdot d\overline{l}}$$

$$G = \frac{I}{U} = \frac{\iint_{S} \overline{J} \cdot d\overline{S}}{\int_{A}^{B} \overline{E} \cdot d\overline{l}} = \frac{\sigma \iint_{S} \overline{E} \cdot d\overline{S}}{\int_{A}^{B} \overline{E} \cdot d\overline{l}}$$

$$C = \frac{I}{U} = \frac{I}{I} = \frac{I}{I$$



3、接地电阻

- ▶ 接地电阻: 电流流过设备、接地导体、大地(地内电阻)的电阻之和。
- ▶ 计算接地电阻通常用静电比拟法。

例: 计算深埋地下的半径为 的球形电极的接地电阻。

解:不考虑地面的影响,认为电流线均匀向外发散。



 $R = \frac{1}{G}$







วด



例: 浅埋的半球形接地器, 求接地电阻。

解:考虑地面的影响用镜像法处理。

由静电比拟法:

$$\frac{C}{G} = \frac{\varepsilon}{\sigma}, \quad C = 4\pi\varepsilon a \to G = 4\pi\sigma a$$

实际电导:

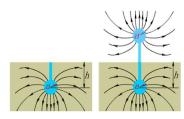
$$G' = G/2$$

故接地器接地电阻:

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma a}$$



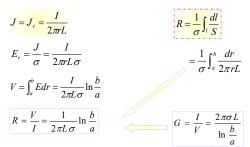
浅埋半球形接地器

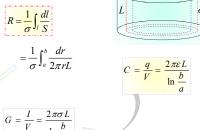


非深埋的球形接地器



- 例: 圆柱形电容器, 长为L, 内外导体均理想, 半径分别为a 和b, 中填电导率 为 σ 的导电媒质,计算内外导体间的电阻。
- 解: 设内外导体间电流为/, 作一半径为/的圆柱面:







A-5 恒定电流场的求解问题

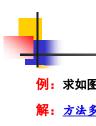
求解的方法,与静电场类似,比较灵活:

- > 利用与静电场的对偶性:
- ▶ 利用高斯定理: $\bigoplus_{\sigma} \overline{D \cdot dS} = Q$ $\bigoplus_{\sigma} \overline{J \cdot dS} = I$

同前,高斯面的选取很重要。特别注意:

体积全部在均匀导电介质内部才有: $\bigoplus_{s} \overline{D} \cdot d\overline{S} = 0$ J包括所有的电流才有: $\bigoplus_{s} \overline{J} \cdot d\overline{S} = 0$, 即 $\nabla \cdot \overline{J} = 0$

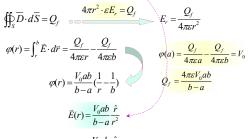
- ▶ 求解Laplace方程;
- ▶ 利用电阻的串并联:



例: 求如图所示理想导体球形电容器中的 $\varphi, \bar{E}, \bar{J}, G$

解: <u>方法多多</u>!

利用静电场高斯定理: <u>电场强度的对称性</u>



$$\bar{J} = \sigma \bar{E}(r) = \frac{\sigma V_0 a b}{b - a} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

$$G = \frac{I}{V_0} = \frac{4\pi \sigma a b}{b - a}$$

$$I = \oiint_S \bar{J} \cdot d\bar{S} = \frac{4\pi \sigma V_0 a b}{b - a}$$

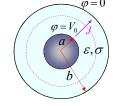


从恒定电流场通量出发: 电流密度的对称性

$$\oint_{S} \overline{J} \cdot d\overline{S} = I \qquad 4\pi r^{2} \cdot J_{r} = I$$

$$\overline{J} = \frac{I}{4\pi r^{2}} \hat{r}$$

$$\overline{E}(r) = \frac{\overline{J}}{\sigma} = \frac{I}{4\pi \sigma r^{2}} \hat{r}$$



$$\varphi(r) = \int_{r}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{I}{4\pi\sigma r} - \frac{I}{4\pi\sigma b}$$

$$\varphi(r) = \frac{V_0 ab}{b - a} (\frac{1}{r} - \frac{1}{b})$$

$$\varphi(a) = \frac{I}{4\pi\sigma a} - \frac{I}{4\pi\sigma b} = V_0$$

$$I = \frac{4\pi\sigma V_0 ab}{b - a}$$

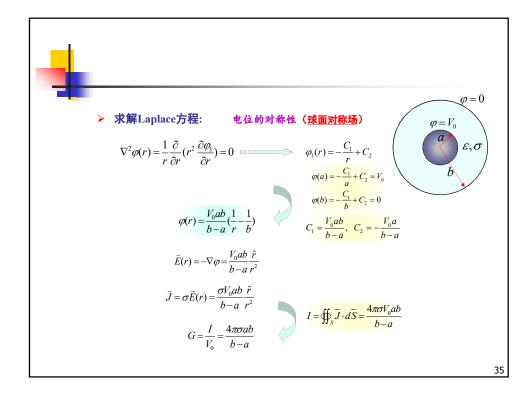
$$\varphi(a) = \frac{I}{4\pi\sigma a} - \frac{I}{4\pi\sigma b} = V_0$$

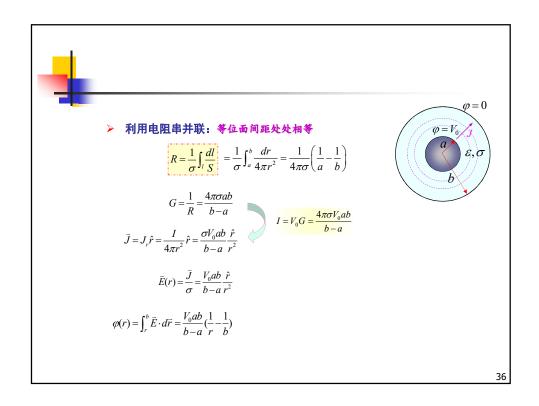
$$I = \frac{4\pi\sigma V_0 ab}{b} = a$$

$$\bar{J} = \sigma \bar{E}(r) = \frac{\sigma V_0 ab}{b - a} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

$$\bar{E}(r) = \frac{V_0 ab}{b - a} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

$$G = \frac{I}{V_0} = \frac{4\pi\sigma ab}{b - a}$$





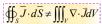


◆ 关于高斯定理:

$$\bigoplus_{S} \overline{J} \cdot d\overline{S} = I$$

$$\overline{J} = \sigma \overline{E}(r) = \frac{\sigma V_0 ab}{b-a} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

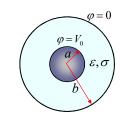
$$\nabla \cdot \vec{J} = \frac{\sigma V_0 a b}{b - a} \nabla \cdot \left(\frac{\hat{r}}{r^2}\right) = 0$$

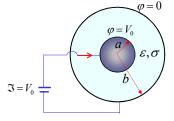


∵电容器漏电 $G = \frac{I}{V_0} = \frac{4\pi\sigma ab}{b-a}$,

:维持内导体电位 V_0 需要外源!

电容器中均匀介质,但 $\nabla \cdot \bar{J} \neq 0$?!







例:求如图所示边界结构中的 φ 和G。

解1:根据边界上的电力线分布,可假定: $\bar{E} = E_{\theta} \hat{\theta}$

等位面为每一个 θ =常数的面;

内部充以均匀导电介质: $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, 故电力线连续;

由于 ρ 向上没有电场强度的通量,且矢量管的通量不 变,故 E_{θ} 与 θ 无关!

$$-d\varphi = \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_\theta r d\theta$$

$$\varphi(\theta) = -\int_{\theta}^{\theta_0} d\varphi = E_{\theta} r(\theta_0 - \theta)$$

$$\varphi(\theta) = \frac{V_0}{\theta_0} (\theta_0 - \theta)$$

$$\varphi(\theta) = \frac{V_0}{\theta_0} (\theta_0 - \theta)$$

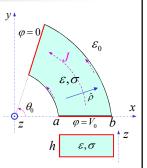
$$G = \frac{I}{V_0} = \frac{\sigma h}{\theta_0} \ln \frac{b}{a}$$

$$\varphi(0) = \frac{E_{\theta} r \theta_0}{\theta_0} = V_0$$

$$E_{\theta} = \frac{V_0}{r \theta_0}$$

$$I = \int_{\mathcal{S}} \overline{J} \cdot d\overline{S} = \int_{\theta}^{h} \int_{a}^{b} \frac{\sigma V_0}{r \theta_0} dr dz = \frac{\sigma V_0 h}{\theta_0} \ln \frac{b}{a}$$

$$G = \frac{I}{V_0} = \frac{\sigma h}{\theta_0} \ln \frac{b}{a}$$





解2:求解Laplace方程。

据边界条件分析,不妨假定: $\varphi = \varphi(\theta)$

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} = 0 \quad \text{mod} \quad \varphi(\theta) = A(\theta_0 - \theta) + B$$

利用边界条件,得:

$$\varphi(\theta) = \frac{V_0}{\theta_0} (\theta_0 - \theta)$$

$$E = E_\theta = -\frac{1}{2}$$

$$J_\theta = \sigma E_\theta$$

$$J = \begin{bmatrix} \bar{J} \cdot d\bar{S} \end{bmatrix}$$

 $I = \int_{S} \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_{0}^{h} \int_{a}^{b} \frac{\sigma V_{0}}{r \theta_{0}} dr dz = \frac{\sigma V_{0} h}{\theta_{0}} \ln \frac{b}{a}$

39

 ε, σ



解3: 求电导, 直接分析电阻。

由于其等位面为 $\theta=\theta_i$ 等位面间距离不等,需要在 区域里作分区分层处理,求得不同小区的等效电 阻, 最后串并联求得总电阻:

"沿垂直于等位面方向分层,沿电流流向分段" 计算电阻时,相当于先串联后并联。

分层上,一个条带的电阻: $\Delta R_r = \frac{r\Delta\theta}{\sigma h\Delta r}$

电阻<mark>沿电流方向串联:</mark> $R_r = \int_0^{\theta_0} dR_r = \int_0^{\theta_0} \frac{rd\theta}{\sigma h \Delta r} = \frac{r\theta_0}{\sigma h \Delta r}$ 该分层的电导: $G_r = \frac{1}{R_r} = \frac{\sigma h \Delta r}{r\theta_0}$

不同分层电导的并联: $G_r = \int_a^b G_r = \int_a^b \frac{\sigma h dr}{r\theta_0} = \frac{\sigma h}{\theta_0} \ln \frac{b}{a}$

